① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報(A)

平3-252315

filnt. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)11月11日

C 01 G 23/07

7158-4G

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全5頁)

高純度酸化チタンの製造方法 60発明の名称

> 顧 平2-46422 20特

願 平2(1990)2月27日

· 修 @発

兵庫県尼崎市東浜町1番地 大阪チタニウム製造株式会社

昇 個発 明 者

兵庫県尼崎市東浜町1番地 大阪チタニウム製造株式会社

大阪チタニウム製造株 ②出 願 人

兵庫県尼崎市東浜町1番地

式会社

外1名 個代 理 人 弁理士 穂上 照忠

1. 発明の名称

高純度酸化チタンの製造方法

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 四塩化チタンと酸素と水素の混合気体を気相 反応させてチタン酸化物を製造する方法であって、 上記混合気体中の水業の比率を変えてチタン酸化 物中のルチルの合有比率を調整することを特徴と する高純度酸化チタンの製造方法。
- (2) 四塩化チタンと酸素と濃度を15~17vol.%に 調整した水素とを気相反応させることを特徴とす るルチル含有比率が99%以上の高純度酸化チタン の製造方法。
- (3) 四塩化チタンと酸素と濃度を15vol. %未満も しくは17vol.%を超え30vol.%以下に調整した水 素とを気相反応させることを特徴とするアナター ぜを含む高純度酸化チタンの製造方法。
- 3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、四塩化チタン(TiC & a)と酸素(0 a)と

水素(Hz)とを反応させてルチル型およびルチル型 とアナターゼ型の混在した高純度の酸化チタン (TiOz)を製造する方法に関する。

(従来の技術)

酸化チタンの結晶型には正方晶のルチル(安定 相)とアナターゼ(準安定相)および斜方晶のプル ッカイト(準安定相)の3種があり、用途によって それに通した結晶型を有するものが使用されてい

すなわち、酸化チタンを飼料や製紙用に使用す る場合はアナターゼ型のものが適しており、コン デンサ、圧電体、サーミスタ等の電子材料の原料 として使用する場合はルチル含有比率の高い高ル チル型が好ましく、しかも純度の高いことが必要 であるとされている。

酸化チタンの製造方法としては、イルメナイト 鉱(FeTiOs)などの原料鉱石に複硫酸を作用させて 生成した硫酸チタニル(TiOSO4)を加水分解し、生 成したメタチタン酸(TiO(OB):)を焼成する硫酸法 と、ルチル鉱などTiOz品位の高い原料鉱石を塩素

の塩化アルミニウムが酸化され、酸化アルミニウ

ム(A £ 101)として酸化チタン中に残留し、酸化チ

タンの純度を低下させる(98%程度になる)。その ため、高ルチル化していても電子材料の原料とし

ては使用できなかった。ただし、酸化チタンが餌 料(白色)として使用される場合は、酸化アルミニ

カムも白色であり、飼料としての特性を損なうこ

また、特開昭56-41832号公報に配載された方

法においても、ハロゲン化第二錫あるいは四ハロ

ともないので問題はないとされている。

化し、生成した四塩化チタンに酸素を反応させる塩素法とがあるが、高ルチル型の酸化チタンは塩化アルミニウム(A L C L s)の存在のもとで四塩化チタンと酸素を反応させる塩素法により製造されている。さらに、特公昭64-9245号公報には、三塩化りん(PC L s)を塩化アルミニウムの添加後で、しかも四塩化チタンの少なくとも80%が酸化チタンに転化した時点で添加することによりルチル化率の高い酸化チタンを製造する方法が開示されている。

また、特別昭56-41832号公報では不活性ガス で希釈した水蒸気および四ハロゲン化チタンとハ ロゲン化第二編あるいは四ハロゲン化けい業を気 相で反応させ種々のルチル化率を有する酸化チタ ンを製造する方法が提案されている。

(発明が解決しようとする課題)

しかしながら前記の塩化アルミニウムの存在の もとで、四塩化チタンと酸素を反応させる方法に おいては、ルチル含有比率の高い酸化チタンを得 るために塩化アルミニウムを加えているので、こ

ゲン化けい素が酸化されて酸化チタン中に不純物として混入する他、ルチル化率が十分高いとはいえない欠点があった。
本発明の目的は、電子材料の原料として使用できる高純度でしかもルチル化率の高い酸化チタンの製造方法、および用途面からの必要性に応じ、種々のルチル/アナターゼ比率を有する高純度の酸化チタンを製造する方法を提供することにある。(課題を解決するための手段)

上記の目的を達成するため、本発明者らは四塩

化チタンと酸素との気相反応について研究を重ね、 反応系に水素を抵加することにより、得られる酸 化チタンのルチル合有比率が増大することを確認 した。すなわち、気相反応時の水素の濃度を調整 することにより生成する酸化チタンのルチル/ア ナターゼ比率をコントロールすることができ、か つルチル合有比率が99%以上の酸化チタンを得る ことも可能であることを見いだした。

本発明は上記の知見に基づいてなされたもので、 その要皆は下記①、②および③の高純度酸化チタンの製造方法にある。

① 四塩化チタンと酸素と水素の混合気体を気相 反応させてチタン酸化物を製造する方法であって、 上配混合気体中の水素の比率を変えてチタン酸化 物中のルチルの含有比率を調整することを特徴と する高純皮酸化チタンの製造方法。

② 四塩化チダンと酸素と濃度を15~17vol.%に 調整した水素とを気相反応させることを特徴とす るルチル含有比率が99%以上の高純度酸化チタン の製造方法。 ③ 四塩化チタンと酸素と濃度を15vol. %未満も しくは17vol. %を超え30vol. %以下に調整した水 素とを気相反応させることを特徴とするアナター せを含む高純度酸化チタンの製造方法。

前記の四塩化チタンは鉄(Fe)その他の不純物を 含有しない高純度の四塩化チタンを用いる。

酸素は純酸素あるいは窒素(N_z)、アルゴン(A_r)、ヘリウム(He)等不活性ガスで希釈された酸素(名 釈酸素)を使用する。

水素は純水素を使用する。また、前配の水素濃度は反応容器に供給する四塩化チタン、酸素および水素の量(希釈用のNa、Ar、Reを含まないガス量)に対する水素の容量%である。

この水素の濃度は、生成する酸化チタンの結晶 型に大きな影響を及ぼす。

第1図は、後述する実施例の試験結果で、水素 速度と酸化チタン中のルチル含有比率との関係を 示すグラフである。同図から、水素速度を15~17 vol. %にすればルチル化率99%以上で、実質的に ルチル型の酸化チタン粉末が得られ、また、水素

特開平3-252315(3)

速度を15vol. %未満もしくは17vol. %を超え30 vol. %以下にすると、水素濃度に応じてルチル化 率を任意に定め、ルチルとアナターゼの混在した 酸化チタン粉末が得られることがわかる。

第2図は本発明方法を実施するための装置の一例の構成を示す概略図である。同図において、1は常温で液体の四塩化チタンを気化させる蒸発器、21および22はそれぞれ四塩化チタンと水素および酸素(あるいは希釈酸素)を所定温度に加熱する石英製の予熱管、3は予熱ヒーター、4はこれらのガスを混合し、反応させる十字波混合部、5は反応管、6は反応管5を出た酸化チタン粉末を含む排ガスに窒温の塩素ガス(Cℓ₂)を混合して冷却する冷却管である。

反応管5は耐熱合金を基材とし、その内部にガス遮断用の石英管が取りつけられている。反応管5の外側にはジャケットが設けられ、この中に冷却用の流体を送過して空冷、水冷、あるいは温水冷却ができるようになっている。

(作用)

はガス状なので酸化チタン粉末内に取り込まれ残留することはなく、不純物を含まない高純度の酸化チタンを得ることができる。

酸化チタン粉末はバグフィルターで簡単され、 ガスと分離されて回収される。補集された直後の 酸化チタンには少量(0.01~1.0%)の吸着塩化物 が存在しているが、この吸着塩化物は200~500℃ で1時間程度の熱処理を行うことにより簡単に除 去できる。熱処理方法としては、真空熱処理や、 空気中、窒素雰囲気中、アルゴン雰囲気中での加 熱処理や、乾燥スチーム処理などが適用できる。 このような熱処理を行うことにより塩素濃度が 0.003%以下の酸化チタンを得ることができる。

(実施例)

前記第2図に示した装置により四塩化チタンと 酸素と水素を気相で反応させ、酸化チタンを製造 する試験を行った。第1表に試験条件を示す。 A ~「は実施例、」~Nは水素を添加しない比較例 である。

なお、同表における溶留時間とは、反応管(長

上記の装置により酸化チタンを製造するには、まず、常温で液体の四塩化チタンを蒸発器 1 で気化し、予熱管21に導入する。所定濃度になるように予め定めた量の水素も同時に導入する。一方、純酸素あるいは不活性ガスで希釈した酸素は予熱管22に導入する。

予熱温度は、750℃以下の低温では未反応の四 塩化チタンが多量に排出されるので、800℃以上 とすることが必要である。

これらの予熱された四塩化チタン、水素および酸素(あるいは希釈酸素)は十字流混合部3で混合される。混合と同時にこれらのガスは下記(1)、(2)の反応式に基づいて反応し、微粉状の酸化チタンを生成する。

TiC
$$\ell_4 + 0_2 + R_2 \rightarrow \text{TiO}_2 + 2 \text{ HC } \ell$$
 · · · (1)
TiC $\ell_4 + 0_2 \rightarrow \text{TiO}_2 + 2 \text{ C } \ell_2$ · · · (2)

生成した酸化チタン粉末は反応管 5 を経て、排 ガスと共に冷却管 6 に導かれ、塩素、窒素などと 混合され冷却される。

前記(1)、(2)式において生成する塩化水素、塩素

さ1.2m)を通過する間の所要時間である。

試験結果を第2 衷に示す。ルチル合有比率とは、 得られた酸化チタンの X 線回折におけるルチル型 結晶に対応するピークの面積とアナターゼ型結晶 に対応するピークの面積を求め、下記(2)式から算 出した比率である。

ただし、Sa:ルチル型結晶に対応するピークの面籍

S』: アナターゼ型結晶に対応するピークの面積

第1要および第2要から明らかなように、比較例(J~N)ではルチル比率60%が最大であるのに対し、本発明例(A~I)では水素濃度を変えることによりルチル比率を広範囲にコントロールすることが可能で、水素濃度を15~17vol.%とするとルチル合有比率を99~100%まで高めることができる。なお、酸化チタンの粒径については本発明例と比較例の間に明確な要は認められなかった。

第2表に示した試験結果を図示したのが前記の 第1図である。

(以下、余白)

_	•	-
釆		22

		TiÇ £ 4:0±	希 駅 Ar (%)	H: (vol.%)	予熱温度 (℃)	反応部温度 (℃)	海留時間 (sec)
	Α	1:1.5	0	2	1000	1300	0.05
	В	1:1.5	0	7.4	1000	1300	0.05
*	С	1:1.5	0	15	1050	1300	0.05
発	D	1:1.5	0	26	1050	1300	0.05
_	E	1:1.5	50	15	1050	1300	0.05
男	F	1:1.5	0	0.5	1000	1300	0.05
91	C	1:1.5	0	20	1000	1300	0.05
	н	1:1.5	0	23 .	1000	1300	0.05
	1	1:1.5	. 0	16	1000	1300	0.05
	J	1:1.5	0	-	850	1200	0.1
H	к	1:1.5	0	_	1000	1300	0.05
較	L	1 : 2	0	_	1050	1300	0.05
61	м	1:1.5	50	-	1050	1300	0.05
	N	1:1.5	50	-	1050	1300	0.02

第 2 表

	ルチル比率 (%)	TiO:の粒径 (μm)	
A	25	0.5	
В	62	0.6	
С	99	0.6	
D	48	0.4	
E	100	0.5	
F	9	0.5	
G	91	0.5	
Н	77	0.4	
1	100	0.5	
J	8 .	0.6	
к	12	0.5	
L	13	0.4	
м	60	0.4	
N	. 53	0.3	
	B C D E F G H I J K L	(96) A 25 B 62 C 99 D 48 E 100 F 9 G 91 H 77 I 100 J 8 K 12 L 13 M 60	

(発明の効果)

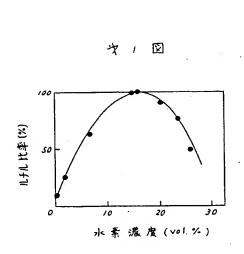
本発明方法を適用することにより、コンデンサ、 圧電体等の電子材料の原料として好適なルチル比 率99%以上の、しかも高純度の酸化チタンを製造 することができる。さらに、反応系の水素濃度を 調整することによりルチル/アナターゼ比率を広 範囲に変えることも可能で、用途に応じ最適の結 晶型を有する酸化チタンを提供することが可能で ある。

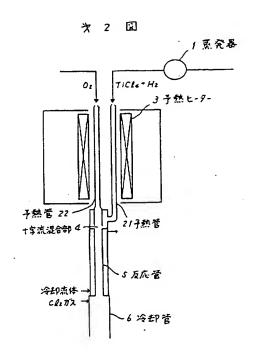
4. 図面の簡単な説明

第1図は、本発明方法の実施例における水素濃度とルチル含有比率の関係を示すグラフである。

第2図は、本発明方法を実施するための装置の 一例の構成を示す概略図である。

出願人 大阪チタニウム製造株式会社 代理人 弁理士 穂上照忠 (ほか1名)





This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
U BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ OTHER.

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.